

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 3 部門第 4 区分  
【発行日】令和 6 年 4 月 1 日(2024.4.1)

【公開番号】特開 2022-170043(P2022-170043A)  
【公開日】令和 4 年 11 月 10 日(2022.11.10)  
【年通号数】公開公報(特許)2022-207  
【出願番号】特願 2021-75914(P2021-75914)  
【国際特許分類】

C 2 3 C 16/455(2006.01)

10

H 0 1 L 21/31(2006.01)

G 0 5 D 7/06(2006.01)

【F I】

C 2 3 C 16/455

H 0 1 L 21/31 B

G 0 5 D 7/06 Z

【手続補正書】  
【提出日】令和 6 年 3 月 22 日(2024.3.22)  
【手続補正 1】  
【補正対象書類名】明細書  
【補正対象項目名】0 0 3 3  
【補正方法】変更  
【補正の内容】

20

【0 0 3 3】

図 1 に示すように、第 1 気化供給装置 1 0 A および第 2 気化供給装置 1 0 B は、それぞれ、第 1 および第 2 気化部 1 2 A、1 2 B と、第 1 および第 2 気化部 1 2 A、1 2 B の下流側に設けられた第 1 および第 2 圧力式流量制御装置 2 0 A、2 0 B と、第 1 および第 2 圧力式流量制御装置 2 0 A、2 0 B の上流側の供給圧力 P 0 (すなわち気化部 1 2 A、1 2 B で生成されたガスの圧力)を測定する第 1 および第 2 供給圧力センサ 1 6 A、1 6 B を有している。また、本実施形態の第 1 気化供給装置 1 0 A および第 2 気化供給装置 1 0 B は、第 1 および第 2 気化部 1 2 A、1 2 B の上流側に配置された第 1 および第 2 液体補充弁 1 8 A、1 8 B をそれぞれ有している。

30

40

50